

大塚電子

7月 Webセミナー

光を用いた各種分析装置を開発してきました大塚電子が、先端技術をサポートする分析装置と、その測定技術、応用例などについてのWebセミナーを開催いたします。

Seminar

半導体膜厚セミナー（前工程編）

前工程の多様なニーズに応える大塚電子膜厚計の特長と役割

半導体前工程において、ベアウェーハ製造プロセスから配線プロセスにおける当社膜厚計の特長と役割についてご紹介します。

開催日

2021年7月28日(水)

時間

15:00～16:00

お申込み方法

本セミナーは無料で参加できます。

下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsukael.jp/event/detail/eventid/374>

ご視聴方法：本セミナーは Microsoft Teams を使用します。

パソコンまたはタブレットの場合はアプリをダウンロードする必要なしにブラウザで参加できます

※ 推奨ブラウザ：Microsoft Edge または Google Chrome

※ スマホで参加の場合はアプリをダウンロードする必要があります

大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：西井・岡本

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町1-6 橋完LKビル4F

□ E-Mail webseminar@otsukaele.jp